**Углова Нина Владимировна. Термоэлектрический метод и устройство контроля толщины слоев двухслойных проводящих материалов : Дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 : Орел, 2005 188 c. РГБ ОД, 61:05-5/1720**